

平成24年度産業技術研究開発（グリーン・サステイナブルケミカルプロセス基盤技術開発（革新的触媒）のうち

有機ケイ素機能性化学品製造プロセス技術開発）に係る処分予定財産需要調査一覧表

区分	財産名	規格	数量	単価 (円) (税込)	価格 (円) (税込)	取得年月日	保管場所	備考
(イ)	ワークステーション	HPC5000-XS216TS-Silent-SIP	1台	955,500	955,500	H24.12.17	茨城県つくば市梅園1-1-1 国立研究開発法人産業技術総合研 究所第二事業所2-1D721b	継続使用：不可 傷：無し 特記事項：経年劣化により 動作不十分 資産番号：12AA4739

(イ) 事業用備品